様式第19の2（第44条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平28経産令36・令2経産令92・一部改正）

STATEMENT

To：Commissioner of the Patent Office

1　Identification of the International Application

2　Applicant (Common Representative)

Name：　　Signature＿＿＿＿＿

Address：

Country of nationality：

Country of residence：

3　Agent

Name：　　Signature＿＿＿＿＿

Address：

4　Number of Additional Inventions

5　Amount of Additional Fee　　Yen

6　Purport of Protest

7　Reason for Protest

〔備考〕

1　「Purport of Protest」の欄には、「I／We request that○○Yen paid for the additional fee be refunded.」のように記載する。

2　この書面は、様式第18の2により作成した「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL SEARCH」又は様式第22の2により作成した「PAYMENT OF ADDITIONAL FEE FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION」若しくは「RESTRICTION OF CLAIM AND PAYMENT OF ADDITIONAL FEE」に添付する。

3　その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。